



PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA "PROFESSIONALIZZANTE" DAL TITOLO "OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI DEPOSIZIONE LASER (LMD) DI LEGHE DI TITANIO E LEGHE BASE NICKEL" NEL SSD ING-IND/16, PROPOSTO DALLA PROF.SSA SABINA LUISA CAMPANELLI, A VALERE SU FONDI DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 29/03/2022 TRA POLITECNICO DI BARI E GE AVIO SRL

**AVVISO COLLOQUIO PROCEDURA SELETTIVA ASSEGNO DI RICERCA BANDITO CON D.R. N. 1137 del 13/10/2023**

SI COMUNICA CHE CON D.R. N. 1444 DELL' 11/12/2023 È STATA NOMINATA LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE NELL'AMBITO DEL CONCORSO IN EPIGRAFE. TALE COMMISSIONE È COMPOSTA DAI PROFF. SABINA LUISA CAMPANELLI, ANDREA ANGELASTRO, FULVIO LAVECCHIA E MARIA GRAZIA GUERRA (SUPPLENTE).

LA COMMISSIONE SI RIUNIRÀ IN DATA 18 DICEMBRE 2023 PRESSO L'UFFICIO DELLA PROF.SSA CAMPANELLI (3° PIANO DMMM, CAMPUS, VIA ORABONA 4), ALLE ORE 16:00 PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E ALLE ORE 16:30 PER IL COLLOQUIO